

P R E Z E N Č N Á L I S T I N A
z verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce
RNDr. Stanislava Jurečku, PhD.

konanej dňa 20. mája 2016 o 9:30 hod.
na EF UNIZA v zasadacej miestnosti BD 121

Téma habilitačnej prednášky:

Výskum mikroštruktúrnych vlastností polovodičovo-dielektrických systémov

Názov habilitačnej práce:

Výskum mikroštruktúrnych a optických vlastností polovodičovo-dielektrických systémov na báze Si

Habilitačná komisia:

predseda:	prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. EF ŽU v Žiline	prítomný.....
členovia:	prof. Ing. Peter Ballo, PhD. FEI STU Bratislava	prítomný.....
	RNDr. Katarína Gmucová, CSc. Fyzikálny ústav SAV Bratislava	prítomná.....
Oponenti:	prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD. EF ŽU v Žiline	prítomný.....
	doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. FEI STU Bratislava	prítomný.....
	doc. RNDr. Pavol Šutta, PhD. Centrum nových technológií a materiálov (CTM) Západočeská univerzita v Plzni	prítomný.....

Členovia vedeckej rady zúčastnení na habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce:

prof. RNDr. Peter Bury, CSc.	prítomný.....
prof. Ing. Milan Dado, PhD.	prítomný.....
prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.	prítomný.....
doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.	prítomný.....
doc. Ing. Róbert Hudec, PhD.	prítomný.....
prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD.	prítomný.....
prof. RNDr. Jarmila Müllerová, PhD.	prítomná.....
prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD.	prítomný.....
prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.	prítomný.....

Hostia:

doc. Mária Jurečková, CSc. prítomná.....

doc. Ing. Daniel Káčik, PhD. prítomný.....